

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

31.10.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2002年12月 3日

RECEIVED	
19 DEC 2003	
WIPO	PCT

出願番号  
Application Number: 特願2002-351025  
[ST. 10/C]: [JP2002-351025]

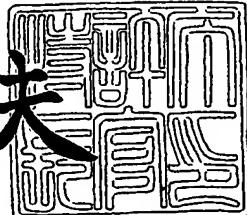
出願人  
Applicant(s): 株式会社フジキン

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月 8日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



Best Available Copy

【書類名】 特許願  
【整理番号】 PK020160  
【提出日】 平成14年12月 3日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪市西区立売堀 2 丁目 3 番 2 号 株式会社フジキン内  
【氏名】 徳田 伊知郎  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪市西区立売堀 2 丁目 3 番 2 号 株式会社フジキン内  
【氏名】 坪田 憲士  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪市西区立売堀 2 丁目 3 番 2 号 株式会社フジキン内  
【氏名】 山路 道雄  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪市西区立売堀 2 丁目 3 番 2 号 株式会社フジキン内  
【氏名】 篠原 努  
【特許出願人】  
【識別番号】 390033857  
【氏名又は名称】 株式会社フジキン  
【代理人】  
【識別番号】 100083149  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 日比 紀彦  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100060874  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 岸本 瑛之助

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100079038

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 彰

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100069338

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 清末 康子

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 189822

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 流体制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 1つのラインが、上段に配された複数の流体制御機器と、下段に配された複数の継手部材とによって形成され、複数のラインが、その入口および出口を同じ方向に向けて並列状に配置され、所定のラインの流路同士がライン間接続手段により接続されている流体制御装置において、

ライン間接続手段は、接続対象の各ラインの上段のライン方向同じ位置にそれぞれ配置されかつ少なくとも1つの上向き開口を有するライン間接続用通路が形成された下側通路ブロックと、接続対象の各ラインにまたがって下側通路ブロックの上側に配置されかつライン直交方向にのびる横向き通路および横向き通路からのびて下側通路ブロックのライン間接続用通路の上向き開口に通じる下向き通路を有する1または複数の上側通路ブロックとからなり、下側通路ブロックは、上方からのねじによって着脱可能に下段の継手部材に結合されており、上側通路ブロックは、上方からのねじによって着脱可能に下側通路ブロックに結合されていることを特徴とする流体制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体製造装置に使用される流体制御装置に関し、より詳しくは、保守点検時に流体制御機器を単独で上方に取り出すことができるよう組み立てられた集積化流体制御装置に関する。

【0002】

この明細書において、前後・上下については、図1の右を前、左を後といい、同図(a)の上下を上下というものとし、左右は、前方に向かっているものとする。この前後・上下は便宜的なもので、前後が逆になったり、上下が左右になったりして使用されることもある。

【0003】

### 【従来の技術】

半導体製造装置に使用される流体制御装置は、種々の流体制御機器が複数列に配置されるとともに、隣り合う列の流体制御機器の流路同士が所定箇所において機器接続手段により接続されることにより構成されているが、近年、この種の流体制御装置では、マスフローコントローラや開閉弁などをチューブを介さずに接続する集積化が進められている。例えば、特許文献1には、1つのラインが、上段に配された複数の流体制御機器と、下段に配された複数の継手部材とによって形成され、複数のラインが、その入口および出口を同じ方向に向けて基板上に並列状に配置され、所定のラインの流路同士がライン間接続手段により接続されている流体制御装置が開示されている。

### 【0004】

図13は、特許文献1に記載の流体制御装置の一例を示す斜視図であり、この流体制御装置は、3つのバイパス通路無しライン(A1)(A2)(A3)と、3つのバイパス通路有りライン(B1)(B2)(B3)とが基板(1)に並列状に配置されて形成されている。各バイパス通路無しライン(A1)(A2)(A3)および各バイパス通路有りライン(B1)(B2)(B3)は、上段に配されたマスフローコントローラ、開閉弁、遮断開放器などの複数の流体制御機器(2)(3)(4)(5)(6)(7)と、下段に配されて流体制御機器(2)(3)(4)(5)(6)(7)(41)同士を連通する複数の継手部材(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(40)とによって形成されている。

### 【0005】

各バイパス通路無しライン(A1)(A2)(A3)の流体制御機器は、マスフローコントローラ(2)と、マスフローコントローラ(2)の入口側にフィルター(4)を介して設けられた入口側開閉弁(3)と、マスフローコントローラ(2)の出口側に設けられた出口側開閉弁(5)とであり、各バイパス通路有りライン(B1)(B2)(B3)の流体制御機器は、マスフローコントローラ(2)と、マスフローコントローラ(2)の入口側にフィルター(4)を介して設けられた入口側遮断開放器(6)と、マスフローコントローラ(2)の出口側に設けられた出口側遮断開放器(7)とである。

### 【0006】

入口側遮断開放器(6)は、ブロック状本体(21)と、これに取り付けられた2つ

の開閉弁アクチュエータ(22)(23)と、本体(21)の上面に取り付けられた管状接続部付きブロック状継手(24)と、同側面に取り付けられた通路ブロック(25)により形成されている。出口側遮断開放器(7)は、マスフローコントローラ(2)に近い側に配置された第1ブロック状本体(図示略)と、これに取り付けられた第1開閉弁アクチュエータ(27)と、第1ブロック状本体(26)の後側に隣接して配置された第2ブロック状本体(28)と、これに取り付けられた2つの開閉弁アクチュエータ(29)(30)と、第1本体(26)の上面に取り付けられた管状接続部付きブロック状継手(31)と、同前面に取り付けられた通路ブロック(32)と、第2本体(28)の上面に取り付けられた管状接続部付きブロック状継手(33)とにより形成されている。

#### 【0007】

フィルター(4)下方のブロック状継手(14)とマスフローコントローラ(2)接続用管状継手(15)との間には、バイバス用通路を分岐させる管状T型継手(図示略)が配されており、マスフローコントローラ(2)の上方を通る逆U字状のバイパス配管(35)の一端がこのT型継手(34)に接続され、同他端が出口側遮断開放器(7)の管状接続部付きブロック状継手(図示略)に接続されている。バイパス配管(35)途中には、これを逆L字部分とI字部分とに分割可能とする管状継手(36)が設かれている。

#### 【0008】

マスフローコントローラ(2)および継手(11)(12)(14)は、逆U字状プラケット(8)(9)(19)を介して基板(1)に取り付けられている。マスフローコントローラ(2)は、その両側の継手(15)(17)を外すことにより、また、フィルター(4)および各開閉弁(3)(5)は、上方からねじ込まれているねじ(37)を外すことにより、それぞれ単独で上方に取り出し可能とされている。

#### 【0009】

符号(40)は、3つのバイパス通路無しライン(A1)(A2)(A3)同士を1つの継手で接続するマニホールドブロック継手を示し、符号(43)は、3つのバイパス通路有りライン(B1)(B2)(B3)同士を1つの継手で接続するマニホールドブロック継手を示し、符号(41)は、マニホールドブロック継手(40)にねじ(37)で取り付けられた通路閉鎖ブロックを示し、符号(42)は、マニホールドブロック継手(40)(43)を基

板(1)に取り付けるための逆U字状プラケットを示している。バイパス通路無し  
ライン用マニホールドブロック継手(40)とバイパス通路有りライン用マニホール  
ドブロック継手(43)とは、連通パイプ(44)により接続されており、これらに共通  
の出口が、バイパス通路有りライン用マニホールドブロック継手(43)の終端部と  
され、ここに、管状継手(46)付き開閉弁(45)が設けられている。

#### 【0010】

バイパス通路有りライン(B1)(B2)(B3)同士は、その入口側遮断開放器(6)の管  
状接続部付きブロック状継手(24)同士および出口側遮断開放器(7)の第2管状接  
続部付きブロック状継手(33)同士がそれぞれライン間接続手段としての逆U字状  
連通配管(47)(48)によって接続されている。これらのライン間接続手段(47)(48)  
は、L型継手(L)およびT型継手(T)を使用し、これらの継手(L)(T)とパイプ(P)  
とは溶接(図中にWで示す)によって接続されている。

#### 【0011】

##### 【発明が解決しようとする課題】

上記従来の流体制御装置によると、1つのラインについては、下段のブロック  
状継手が基板に着脱可能に取り付けられ、上段の流体制御機器が下段のブロック  
状継手間にまたがって着脱可能に取り付けられており、各ラインの流体制御機器  
ごとの取外し・取付けが容易なものとされている。しかしながら、ライン間接続  
手段が継手同士をパイプで接続して溶接して構成されているため、ラインの増設  
および変更時のライン間の接続の取外し・取付けに手間がかかるという問題があ  
った。

この発明の目的は、ラインの流路同士を接続するライン間接続手段から溶接箇  
所をなくし、これによって、ラインの増設・変更により一層容易に対応できる集  
積化流体制御装置を提供することにある。

#### 【0012】

##### 【課題を解決するための手段および発明の効果】

この発明による流体制御装置は、1つのラインが、上段に配された複数の流体  
制御機器と、下段に配された複数の継手部材とによって形成され、複数のライン  
が、その入口および出口を同じ方向に向けて並列状に配置され、所定のラインの

流路同士がライン間接続手段により接続されている流体制御装置において、ライン間接続手段は、接続対象の各ラインの上段のライン方向同じ位置にそれぞれ配置されかつ少なくとも1つの上向き開口を有するライン間接続用通路が形成された下側通路ブロックと、接続対象の各ラインにまたがって下側通路ブロックの上側に配置されかつライン直交方向にのびる横向き通路および横向き通路からのび下側通路ブロックのライン間接続用通路の上向き開口に通じる下向き通路を有する1または複数の上側通路ブロックとからなり、下側通路ブロックは、上方からのねじによって着脱可能に下段の継手部材に結合されており、上側通路ブロックは、上方からのねじによって着脱可能に下側通路ブロックに結合されていることを特徴とするものである。

#### 【0013】

流体制御機器が載せられる継手部材は、直方体ブロック状とされ、流体制御機器の下部（継手部材に載せられる部分）も直方体ブロック状とされる。そして、下側通路ブロックおよび上側通路ブロックも、いずれも直方体状とされる。下側通路ブロックは、そのライン方向の幅がラインを構成する流体制御機器および継手部材の幅と同じとされ、流体制御機器と同じ高さの上段に配置される。上側通路ブロックは、そのライン直交方向の長さがラインの幅と略同じとされて2つのラインにまたがって接続対象のラインの数より1つ少ない数だけ取り付けられることがあり、また、そのライン直交方向の長さが複数ラインのすべてにまたがるように形成されて、すべてのラインにまたがって1つだけ取り付けられることがある。下側通路ブロックと上側通路ブロックとの間には、上側通路ブロックの高さ調整用に中間ブロックを介在させてもよく、また、下側通路ブロックのライン方向に隣接する位置に、上側通路ブロックのライン方向の位置調整用の中間ブロックを配置してもよい。後者の中間ブロックは、逆止弁に置き換えることができる。

#### 【0014】

この発明の流体制御装置によると、ライン間接続手段が下側および上側通路ブロックによって構成され、かつ下側通路ブロックおよび上側通路ブロックが着脱可能であるので、ライン間接続手段を溶接なしで構成することができる。ライン

を増設する際には、必要に応じてライン間接続手段を構成する通路ブロックのうちの所要のものを上方に取り外した後、増設すべきラインを基板上に取り付け、増設によってライン間接続手段の仕様が変更された場合には、仕様変更後のライン間接続手段を増設前に使用されていた通路ブロックと新たに準備された通路ブロックとによって構成し、このライン間接続手段を取り付ければよい。ラインの変更を行う際も同様であり、こうして、ラインの増設および変更が容易に行える。

### 【0015】

#### 【発明の実施の形態】

この発明の実施の形態を、以下図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、ライン間接続手段を除いた流体制御装置の構成は、図13に示したもの基本的に同じであり、図13に示したものと略同じ作用を有するものには、同じ符号を付している。

### 【0016】

図1から図5までは、この発明による流体制御装置の第1実施形態の要部を示している。

### 【0017】

図1は、ブロック状本体(21)およびこれに取り付けられた2つの開閉弁アクチュエータ(22)(23)からなる入口側遮断開放器(6)を示しており、遮断開放器(6)の本体(21)の後側に、ライン間接続のための下側通路ブロック(51)が配置されている。遮断開放器(6)の本体(21)と下側通路ブロック(51)との間には、図3および図4に示すように、例えば逆止弁（詳細構成の図示は略）として使用される中間ブロック(56)を着脱可能に取り付けることができる。

### 【0018】

遮断開放器(6)の前側の開閉弁アクチュエータ(23)は、3ポート弁とされ、同後側の開閉弁アクチュエータ(22)は、2ポート弁とされている。遮断開放器(6)の本体(21)は、2ポート弁用および3ポート弁用の2つのブロック(52)(53)からなる。3ポート弁用ブロック(53)には、前側ポートからのみ下向きに開口した1本の入口通路(53a)、後側ポートからのみ左向きに開口した第1出口通路(53b)お

より中央ポートからのび左向きに開口した第2出口通路(53c)が形成されている。2ポート弁用ブロック(52)には、3ポート弁用ブロック(53)の第1出口通路(53b)と2ポート弁の前側ポートとを連通する入口通路(52a)、3ポート弁用ブロック(53)の第2出口通路(53c)に通じ前後に貫通状にのびるバイパス通路(52b)および2ポート弁用ブロック(53)の後側ポートからのび後向きに開口した出口通路(52c)が形成されている。

#### 【0019】

ライン間接続のための下側通路ブロック(51)には、遮断開放器(6)の2ポート弁用ブロック(52)の出口通路(52c)に通じ上向きに開口したライン間接続用通路(54)および入口側遮断開放器(6)の2ポート弁用ブロック(52)のバイパス通路(52b)に通じ下向きに開口したライン内接続用通路(55)が形成されている。ライン間接続用通路(54)は、遮断開放器(6)の出口通路(52c)開口から後方にのびるライン方向通路(54a)と、ライン方向通路(54a)の後端から上方にのび上向きに開口した上向き通路(54b)とからなる。上向き通路(54b)は、図2に示すように、後方からみて左右斜め上にそれぞれのびる2本の分岐通路によってV字状に形成されており、ライン直交方向に所定間隔を有する右側および左側の上向き開口(54c)(54d)を有している。

#### 【0020】

図13のライン間接続手段(47)(48)に代えて使用されるライン間接続手段(50)の好ましい一実施形態は、図3から図5までに示すように、複数(図示は3つ)の上記下側通路ブロック(51)と、下側通路ブロック(51)の上側に配置された複数(図示は2つ)の上側通路ブロック(57)とからなる。下側通路ブロック(51)は、接続対象の各ライン(B1)(B2)(B3)の上段にライン方向(前後方向)同じ位置にそれぞれ配置される。上側通路ブロック(57)は、2つのブロック(57a)(57b)が結合されて形成されており、その内部には、下向きに開口した逆U字状の通路(58)が形成されている。逆U字状の通路(58)は、ライン直交方向にのびる横向き通路(58a)および横向き通路(58a)の左右端から下方にのびる2本の平行状下向き通路(58b)からなる。上側通路ブロック(57)は、図5に示すように、2つの下側通路ブロック(51)にまたがって配置されており、その逆U字状通路(58)は、右側のライ

ン(B1)(B2)の下側通路ブロック(51)の左側の上向き開口(54d)と左側のラインの下側通路ブロック(51)の右側の上向き開口(54c)とを連通している。

#### 【0021】

図3に示すように、下側通路ブロック(51)は、上方からのねじ(37)によって着脱可能に継手部材(図13に符号(11)(12)等で示すブロック状継手)に結合され、上側通路ブロック(57)は、上方からのねじ(59)によって下側通路ブロック(51)に着脱可能に取り付けられている。

#### 【0022】

図6から図8までは、この発明による流体制御装置の第2実施形態の要部を示している。第2実施形態のものは、ライン間接続手段(60)の上側通路ブロック(61)および下側通路ブロック(62)の構成が第1実施形態と相違している。以下の説明において、第1実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0023】

この実施形態では、所定のライン(B1)(B2)(B3)の流路同士を接続するライン間接続手段(60)は、複数(図示は3つ)の下側通路ブロック(61)と、下側通路ブロック(61)の上側に配置された1つの上側通路ブロック(62)とからなる。

#### 【0024】

下側通路ブロック(61)の内部には、遮断開放器(6)の2ポート弁用ブロック(52)の出口通路(52c)に通じ上向きに開口したライン間接続用通路(64)および入口側遮断開放器(6)の2ポート弁用ブロック(52)のバイパス通路(52b)に通じ下向きに開口したライン内接続用通路(65)が形成されている。ライン間接続用通路(64)は、遮断開放器(6)の出口通路(52c)開口から後方にのびるライン方向通路(64a)と、ライン方向通路(64a)の後端から上方にのび上向き開口(64c)を有する上向き通路(64b)とからなる。上向き通路(64b)は、図7および図8に示すように、上下方向にのびるI字状に形成されている。

#### 【0025】

上側通路ブロック(62)は、1つのブロックだけで形成されており、その内部には、左右方向にのびる横向き通路(66)と、横向き通路(66)から下方にのび下側通

路プロック(61)のライン間接続用通路(64)の上向き通路(64b)の開口に通じている下向き通路と(67)とが形成されている。上側通路プロック(62)は、図6および図8に示すように、3つのライン(B1)(B2)(B3)の下側通路プロック(61)のすべてにまたがって配置されており、その下向き通路(67)は、各下側通路プロック(61)の上向き通路(64b)の延長線上に位置している。なお、横向き通路(66)の左右端は、通路加工時にあけられた左端開口が閉鎖部材(68)によって閉鎖されることにより、両端とも閉鎖されている。

#### 【0026】

下側通路プロック(61)は、上方からのねじ(37)によって着脱可能に継手部材(図13に符号(11)(12)等で示すプロック状継手)に結合され、上側通路プロック(62)は、上方からのねじ(59)によって下側通路プロック(61)に着脱可能に取り付けられている。

#### 【0027】

図9から図11までは、この発明による流体制御装置の第3実施形態の要部を示している。この第3実施形態のものは、ライン間接続手段の下側通路プロック(61)と上側通路プロック(62)との間に、さらに別のプロック(71)が介在させられている点で第2実施形態のものと相違している。以下の説明において、第2実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0028】

この実施形態では、所定のライン(B1)(B2)(B3)の流路同士を接続するライン間接続手段(70)は、複数の下側通路プロック(61)と、下側通路プロック(61)の上側に配置された1つの上側通路プロック(62)と、両通路プロック(61)(62)間に介在させられた複数(下側通路プロック(61)と同数)の中間通路プロック(71)とからなる。

#### 【0029】

中間通路プロック(71)は、上向きおよび下向きに開口し下側通路プロック(61)の上向き通路(64b)と上側通路プロック(62)の下向き通路(67)とを連通するI字状通路(72)を有している。これらの上向き通路(64b)、I字状通路(72)および下向き通路(67)は、流路抵抗が小さくなるように上下方向に直線状に並んでおり、

これにより、下側通路ブロック(61)と上側通路ブロック(62)との連通部分の通路方向は第2実施形態と同じのままで、上側通路ブロック(62)位置が中間通路ブロック(71)の高さ分上方に位置させられている。こうして、上側通路ブロック(62)が開閉弁アクチュエータ(22)(23)の高さと同程度となされ、上側通路ブロック(62)の下側通路ブロック(61)からの着脱がより容易なものとなっている。

### 【0030】

図12は、この発明による流体制御装置の第4実施形態の要部を示している。第4実施形態のものは、ライン間接続手段(80)が下側通路ブロック(61)に隣接してさらに別のブロック(81)を有している点で第2実施形態のものと相違している。以下の説明において、第2実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、その説明を省略する。

### 【0031】

この実施形態では、所定のライン(B1)(B2)(B3)の流路同士を接続するライン間接続手段(80)は、複数の下側通路ブロック(61)と、下側通路ブロック(61)の上側に配置された1つの上側通路ブロック(62)と、下側通路ブロック(61)と遮断開放器(6)との間に介在させられた複数(下側通路ブロック(61)と同数)の中間通路ブロック(81)とからなる。

### 【0032】

中間通路ブロック(81)は、前向きおよび後向きに開口した平行状の上側および下側の直線通路(82)(83)を有している。上側の直線通路(82)は、遮断開放器(6)の出口通路(52c)と下側通路ブロック(61)のライン方向通路(64a)とを直線状に連通しており、下側の直線通路(83)は、遮断開放器(6)のバイパス通路(52b)と下側通路ブロック(61)のライン内接続通路(65)とを直線状に連通している。これにより、下側通路ブロック(61)と遮断開放器(6)との連通部分の通路方向は第2実施形態と同じのままで、上側通路ブロック(62)と遮断開放器(6)との距離が大きくなっている。こうして、上側通路ブロック(62)の配置位置を前後方向に任意にずらすことが可能となり、しかも、上側通路ブロック(62)の下側通路ブロック(61)からの着脱がより容易なものとなっている。

### 【図面の簡単な説明】

**【図1】**

この発明による流体制御装置の第1実施形態で使用されているライン間接続手段の一部を示す縦断面図である。

**【図2】**

図1のII-II線に沿う断面図である。

**【図3】**

この発明による流体制御装置の第1実施形態の要部を示す平面図である。

**【図4】**

図3のIII-III線に沿う断面図である。

**【図5】**

図3のV-V線に沿う断面図である。

**【図6】**

この発明による流体制御装置の第2実施形態の要部を示す平面図である。

**【図7】**

図6のVII-VII線に沿う断面図である。

**【図8】**

図6のVIII-VIII線に沿う断面図である。

**【図9】**

この発明による流体制御装置の第3実施形態の要部を示す平面図である。

**【図10】**

図9のX-X線に沿う断面図である。

**【図11】**

図9のXI-XI線に沿う断面図である。

**【図12】**

この発明による流体制御装置の第4実施形態の要部を示す縦断面図である。

**【図13】**

従来の流体制御装置を示す斜視図である。

**【符号の説明】**

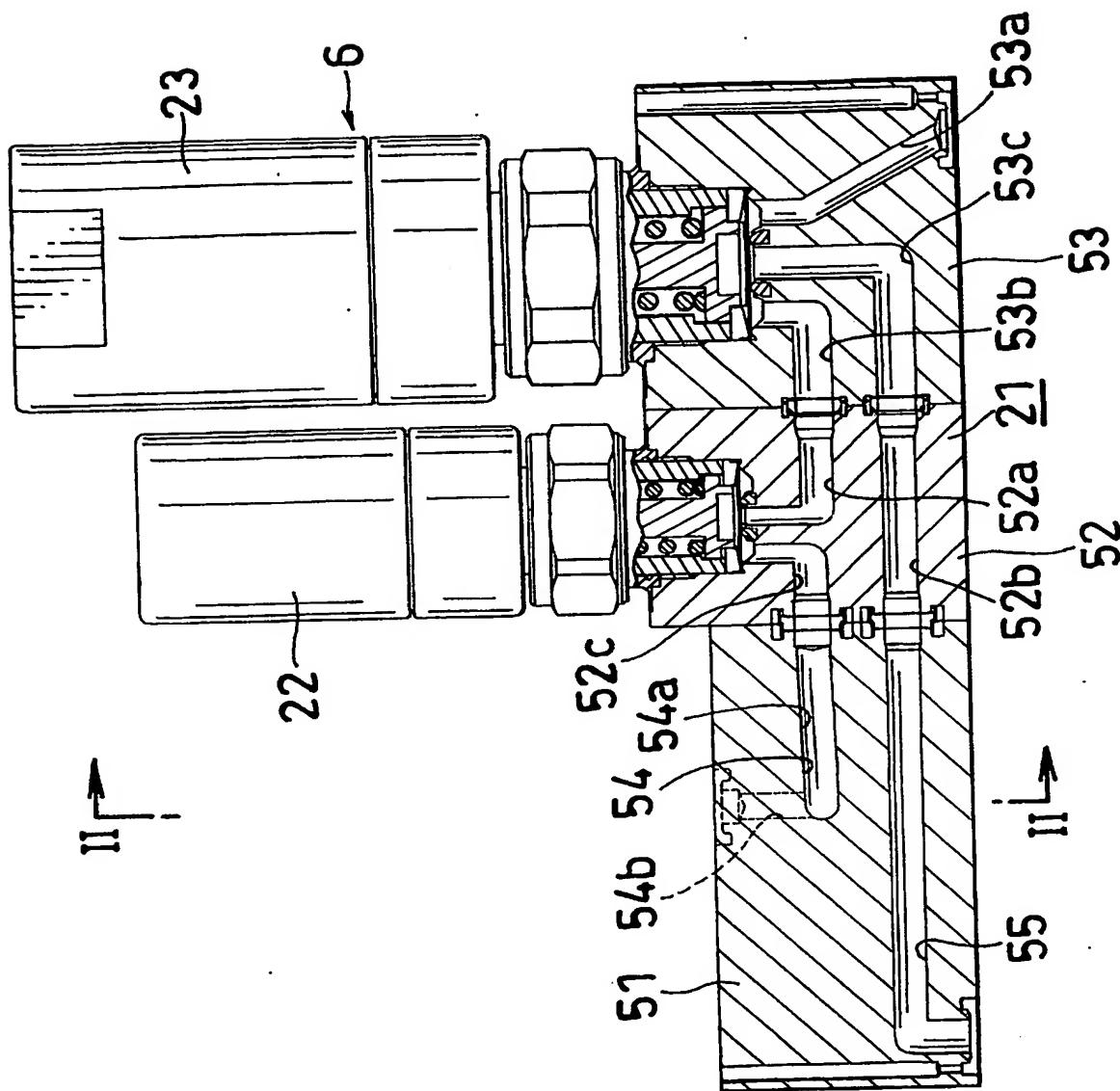
(B1) (B2) (B3)

ライン

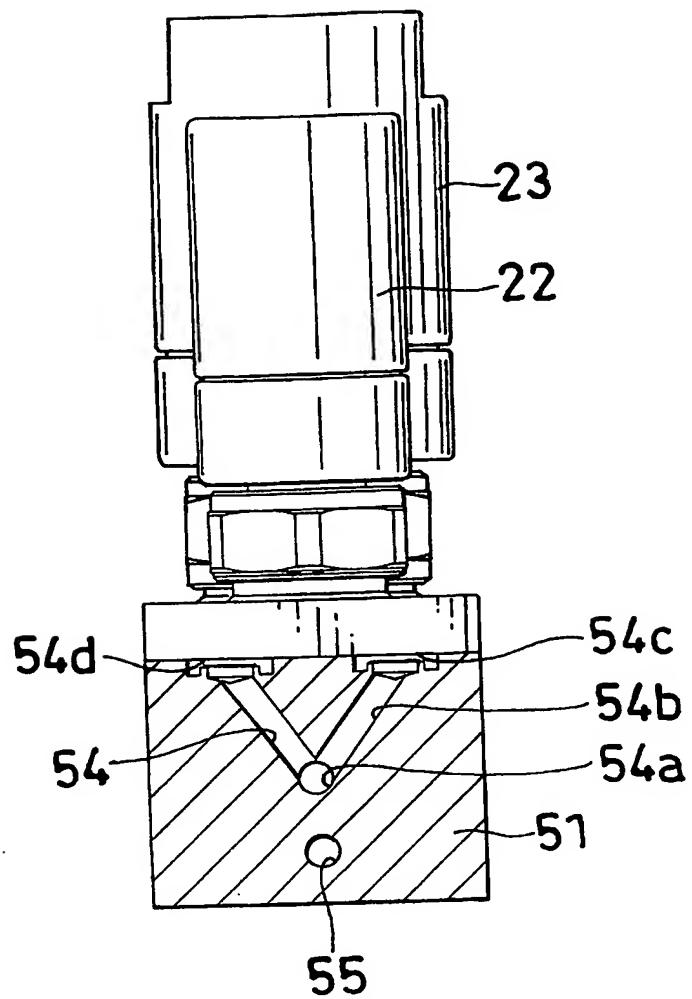
(2) (3) (4) (5) (6) (7)	流体制御機器
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)	継手部材
(37)	下側通路ブロック取付用ねじ
(50) (60) (70) (80)	ライン間接続手段
(51) (61)	下側通路ブロック
(54) (64)	ライン間接続用通路
(54c) (54d) (64c)	上向き開口
(57) (62)	上側通路ブロック
(58a) (66)	横向き通路
(58b) (67)	下向き通路
(59)	上側通路ブロック取付用ねじ

【書類名】 図面

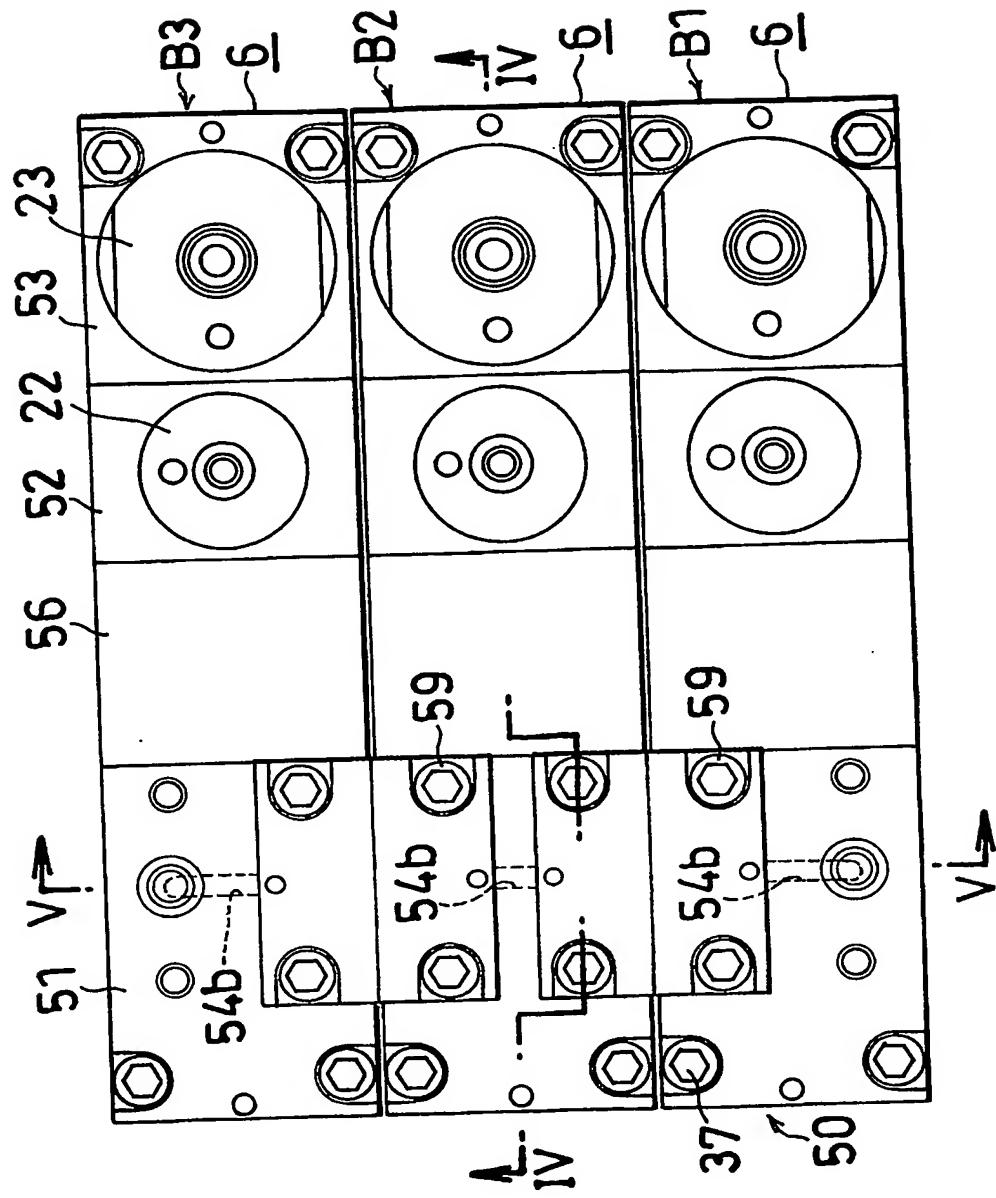
【図 1】



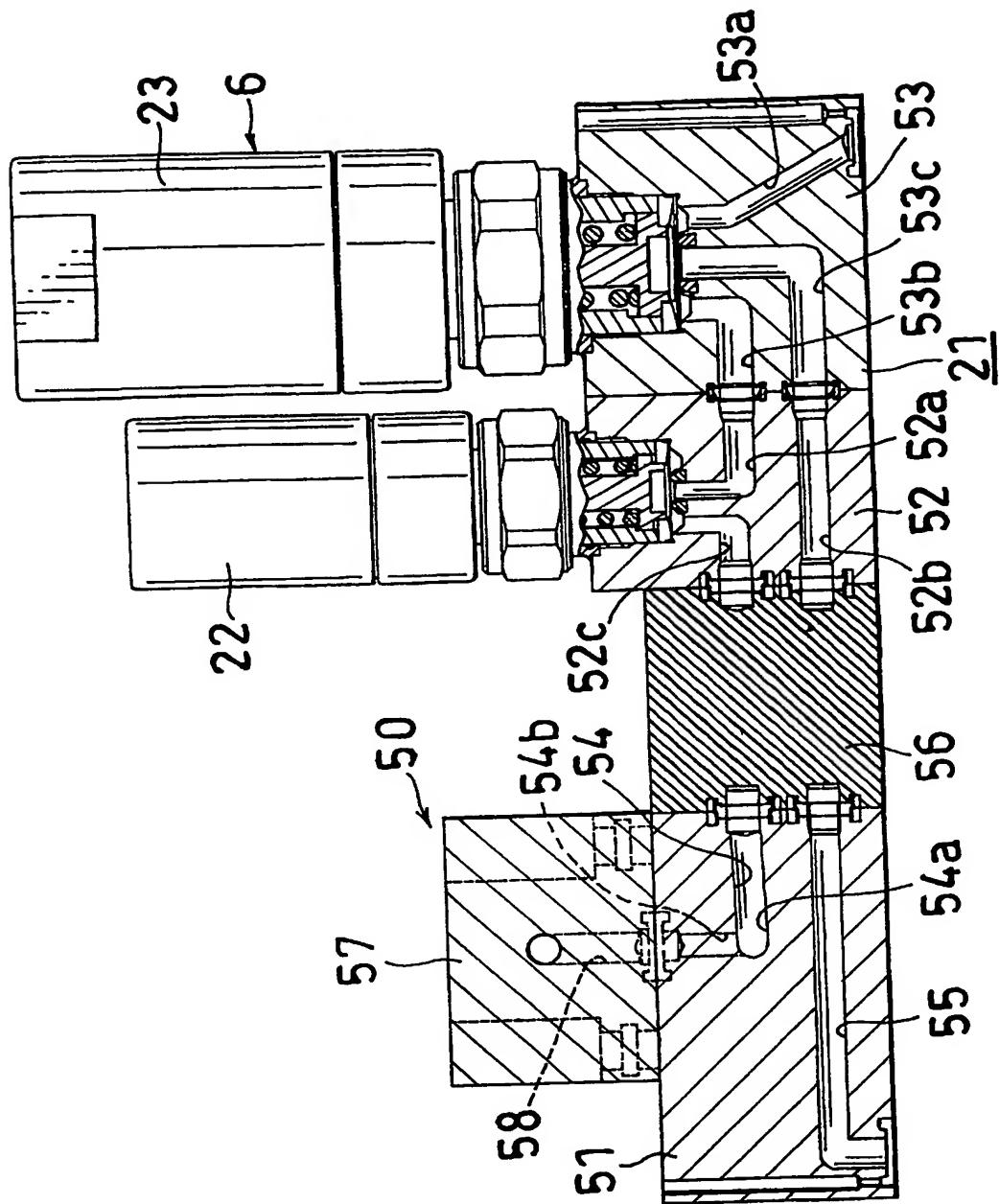
【図2】



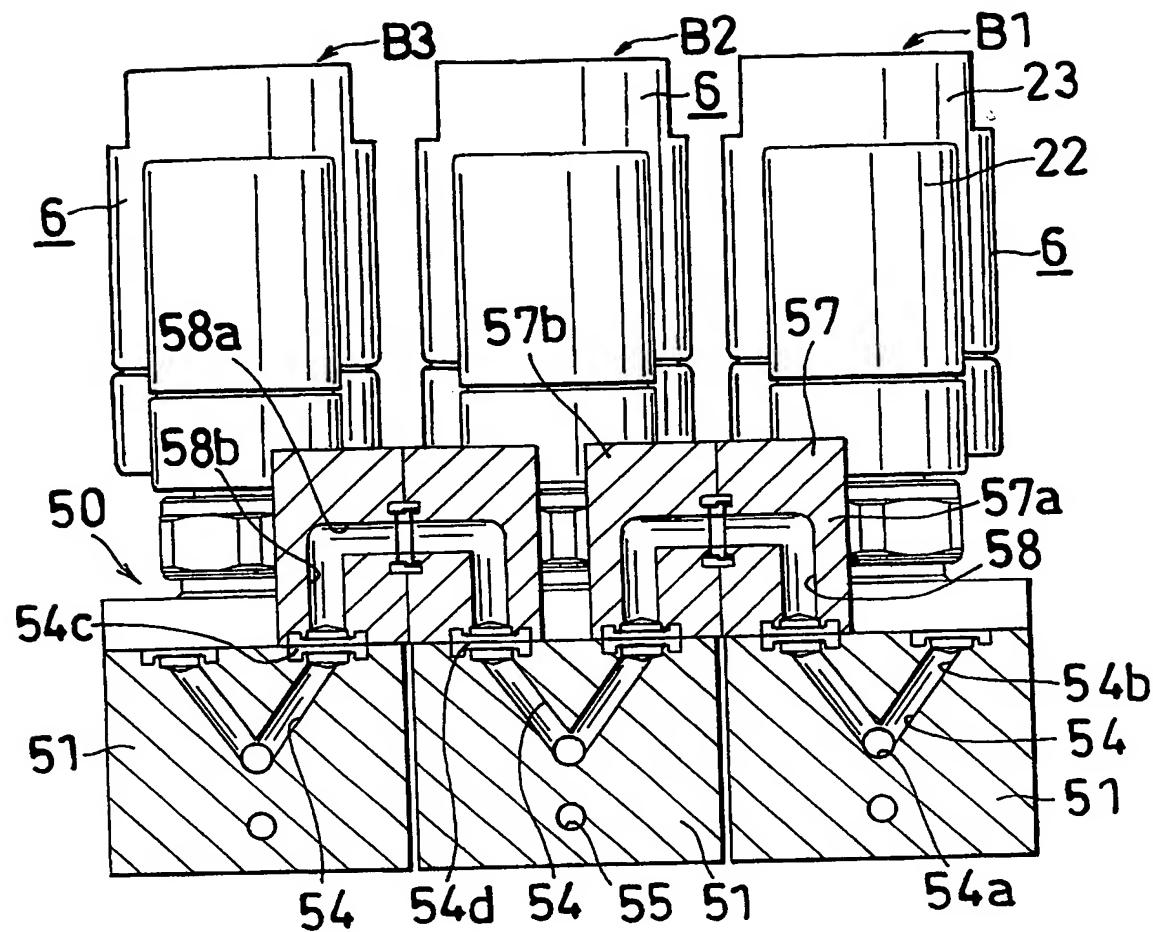
【図3】



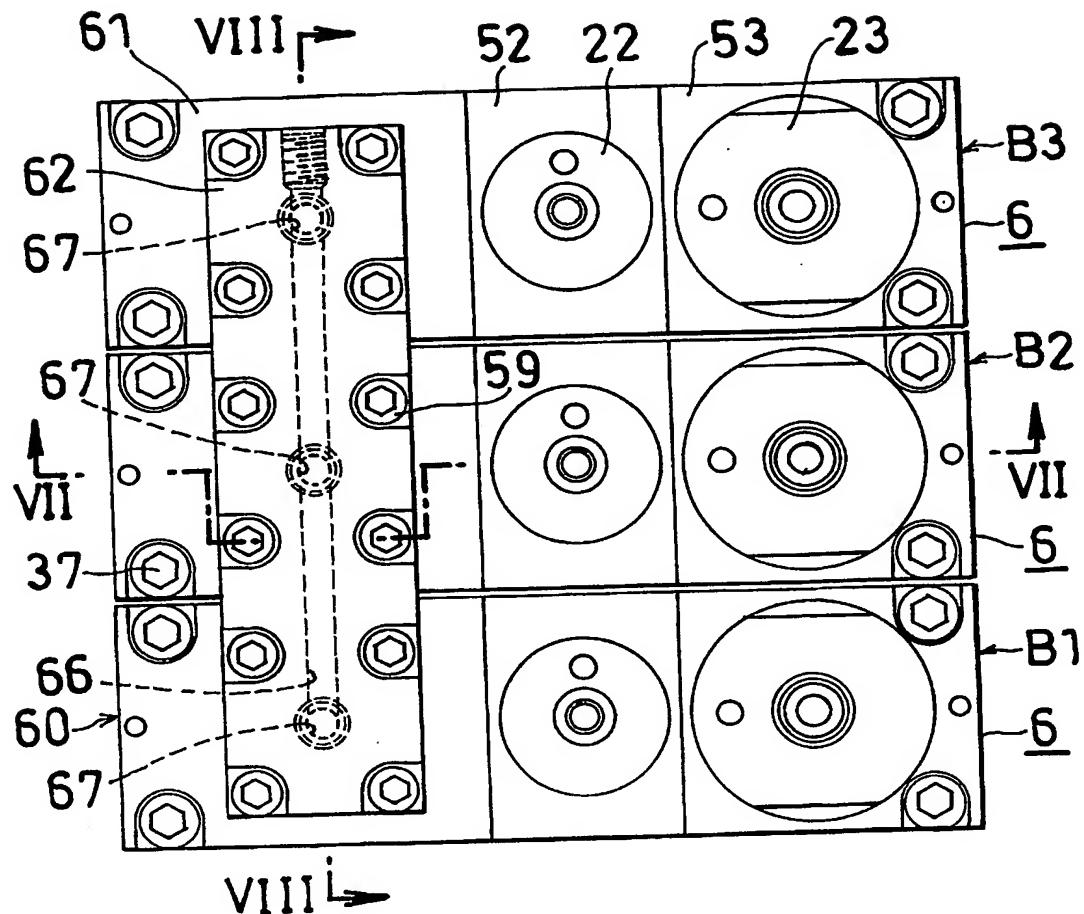
【図4】



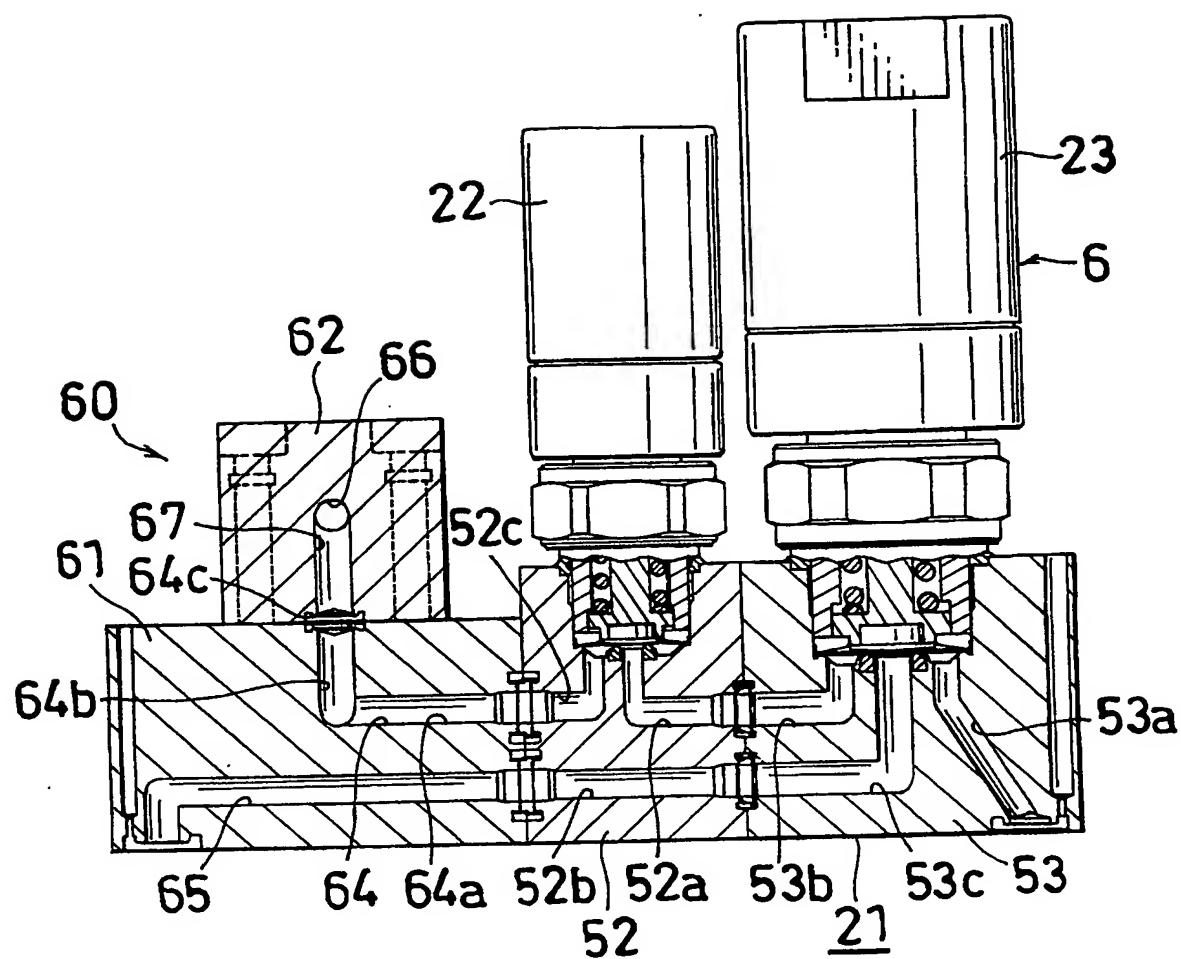
【図5】



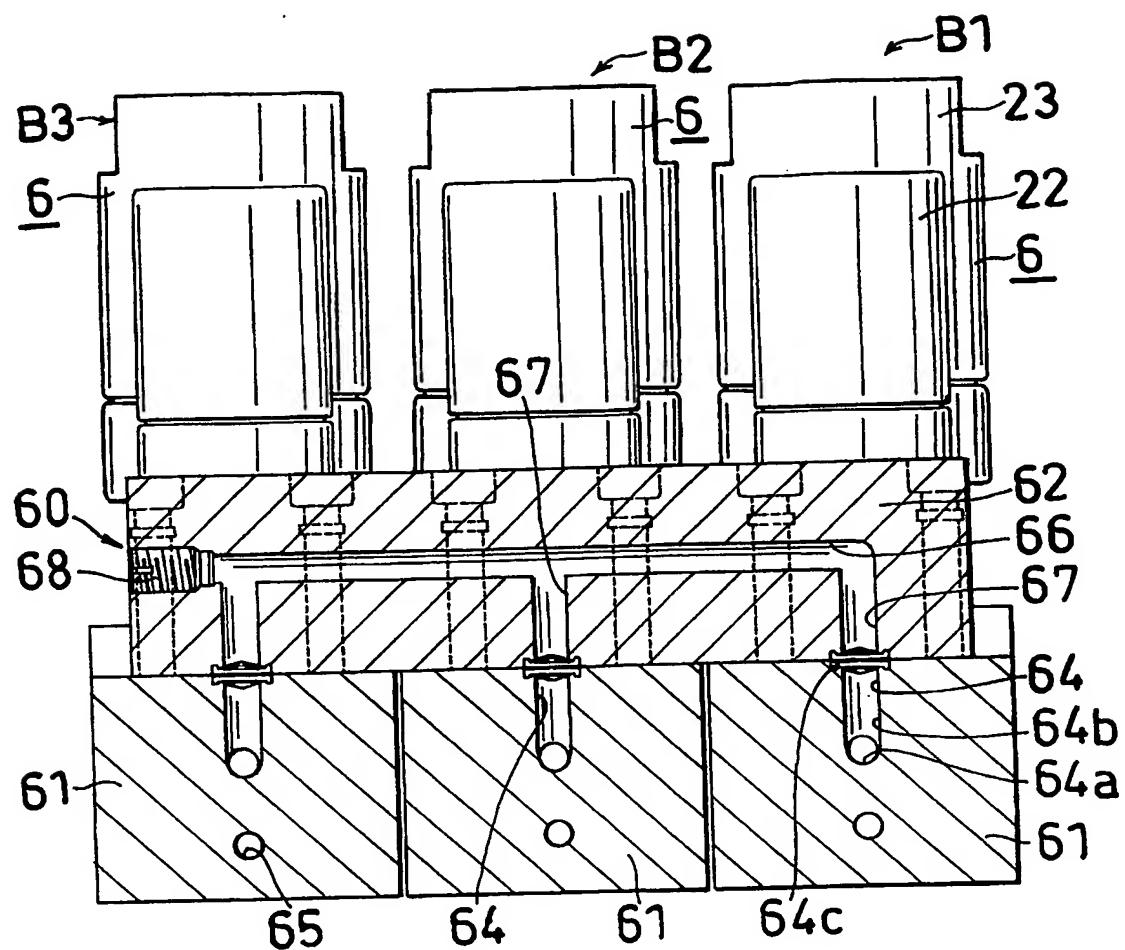
【図6】



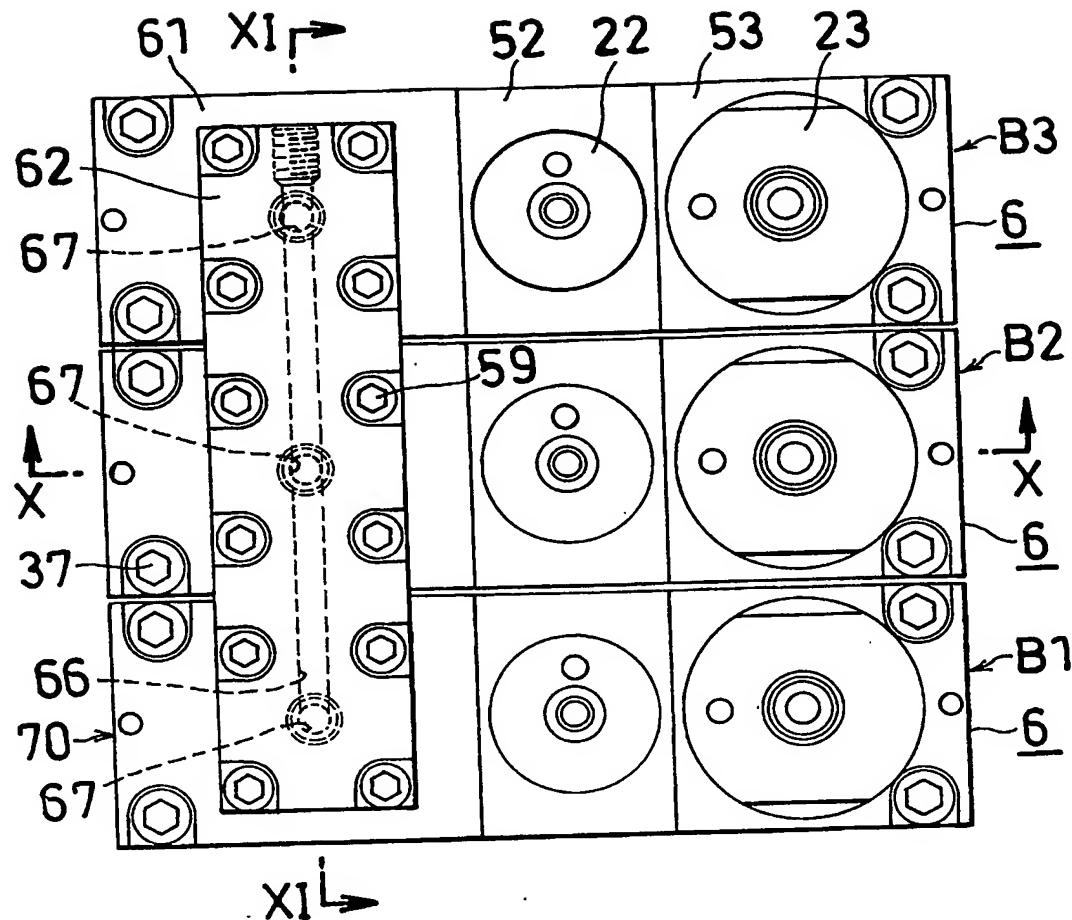
【図7】



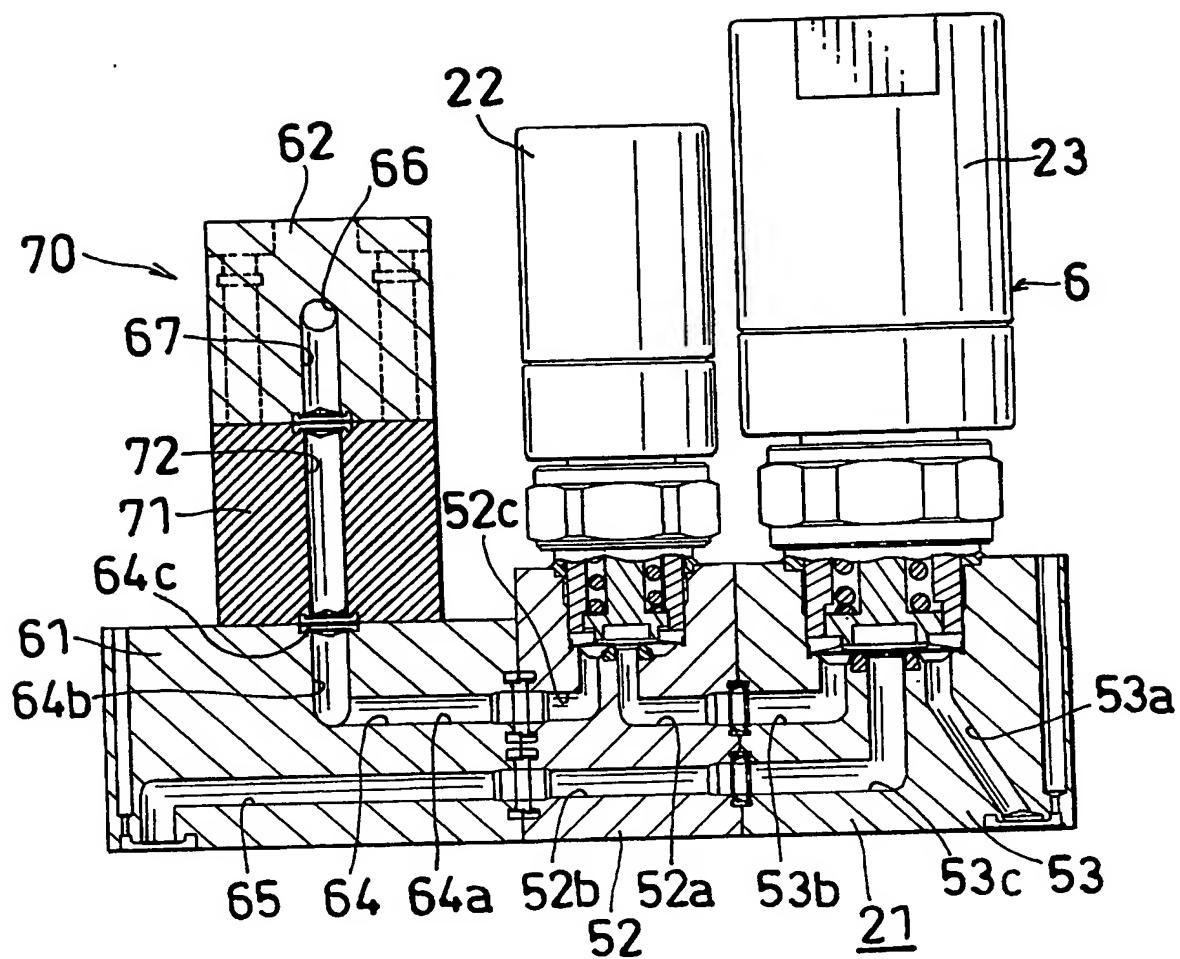
【図8】



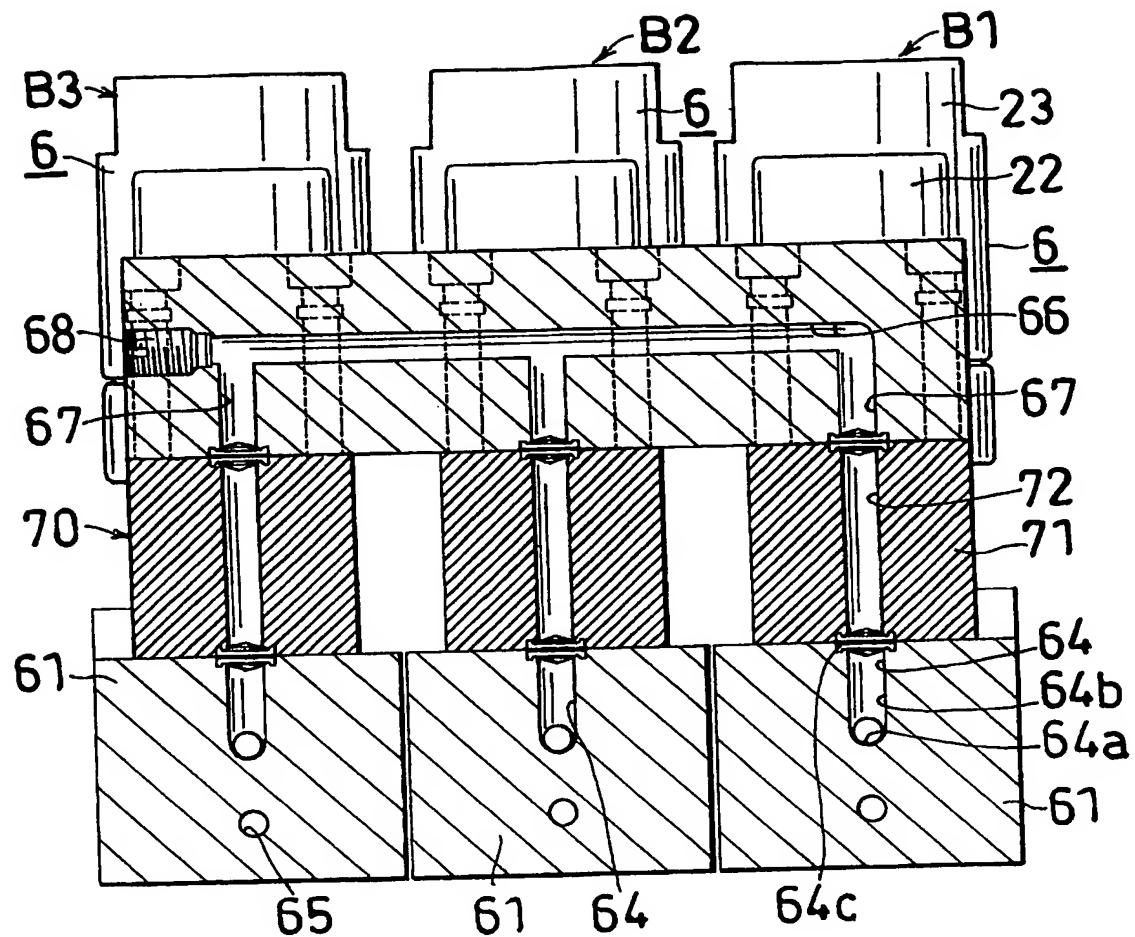
【図9】



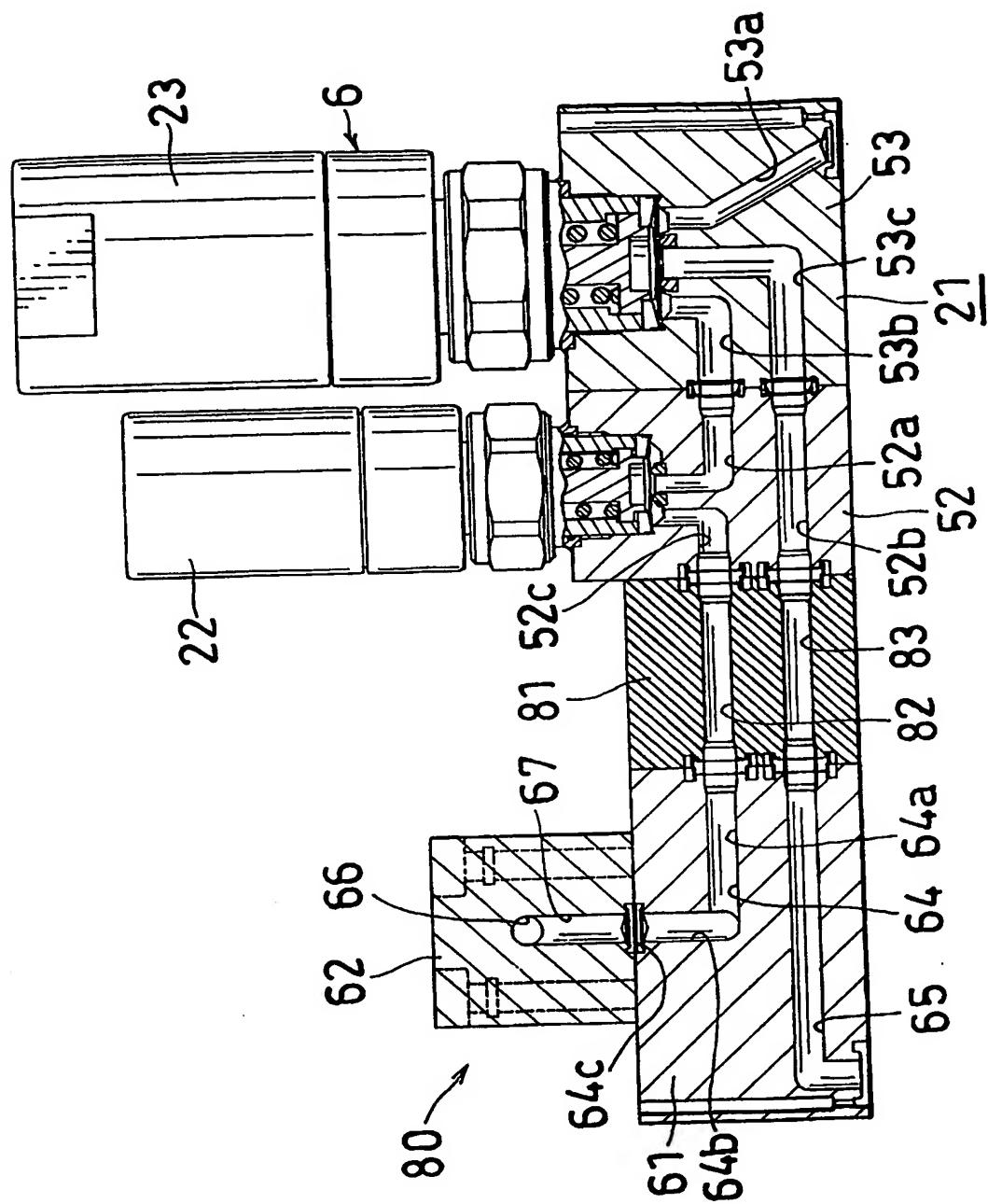
【図10】



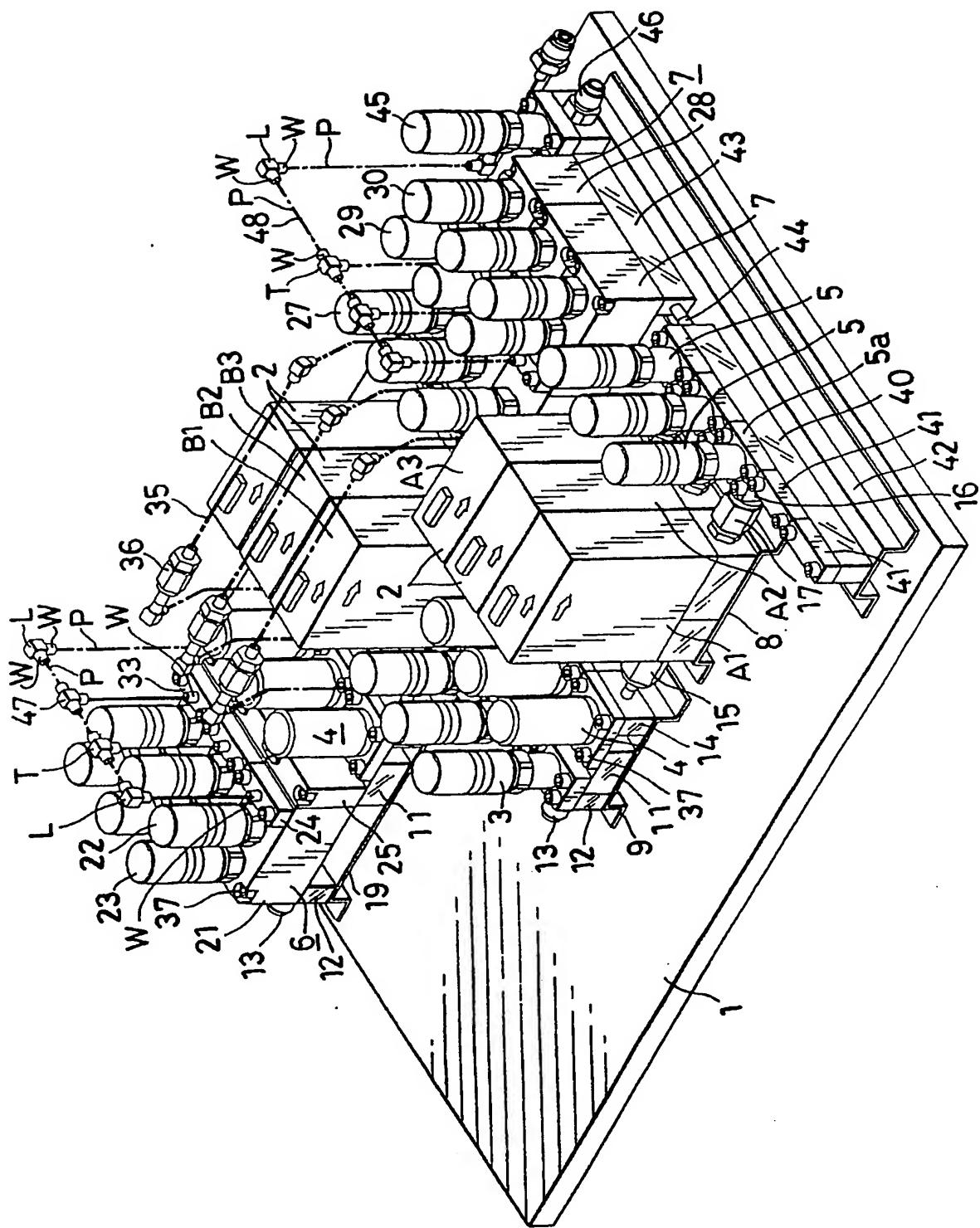
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ラインの流路同士を接続するライン間接続手段から溶接箇所をなくし、ラインの増設・変更に容易に対応できる流体制御装置を提供する。

【解決手段】 ライン間接続手段50は、接続対象の各ラインB1,B2,B3の上段のライン方向同じ位置にそれぞれ配置されかつライン間接続用通路54が形成された下側通路ブロック51と、接続対象の各ラインにまたがって下側通路ブロック51の上側に配置されかつライン直交方向にのびる横向き通路58aおよび横向き通路からのびて下側通路ブロック51のライン間接続用通路54に通じる下向き通路58bを有する複数の上側通路ブロック57とからなる。下側通路ブロック51は、上方からのねじによって着脱可能に下段の継手部材に結合されており、上側通路ブロック57は、上方からのねじによって着脱可能に下側通路ブロック51に結合されている。

【選択図】 図5

特願2002-351025

出願人履歴情報

識別番号

[390033857]

1. 変更年月日

[変更理由]

住所  
氏名

1990年11月30日

新規登録

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号  
株式会社フジキン